

第3回 TACMIコンソーシアム シンポジウム(公開)

開催日 2020年1月27日(月) 13:00-19:30

場所 産業技術総合研究所

つくば中央第1事業所 共用講堂2階 大会議室

参加費 無料 (要参加申込)

主催：高効率レーザープロセッシング推進コンソーシアム
(TACMIコンソーシアム)

共催：国立研究開発法人産業技術総合研究所
産総研 量子ビーム計測クラブ

シンポジウムプログラム

【司会：黒田隆之助 NEDO高輝度・高効率次世代レーザー技術開発SPL 産業技術総合研究所】

13:00 開会の辞 産業技術総合研究所
ご来賓挨拶 経済産業省
ご来賓挨拶 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)

13:15 TACMIコンソーシアム代表から
小林洋平 TACMI代表／NEDO高輝度・高効率次世代レーザー技術開発PL 東京大学
TACMIにおけるプラットフォーム・データベースの活用について
中里智治 東京大学 / 高塚肇 東京大学

13:40 産業技術総合研究所における取り組みの紹介
・研究紹介「先進レーザー加工」 奈良崎愛子
・オープンイノベーションへの取り組みの紹介 田中真人
「量子ビーム計測クラブ／先端オペランド計測技術OILについて」

14:10 NEDO「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発」プロジェクトから
先端レーザー開発と応用についての紹介
・量子カスケードレーザー (QCL) の開発と応用
枝村忠孝 浜松ホトニクス株式会社
・青色半導体レーザーの開発と加工応用
瀧川信一 パナソニック株式会社

----- 休憩(10分) -----

15:00 会員の皆様から
・TACMIコンソーシアムに期待すること
・今村友紀 オリンパス株式会社
・水谷孝治 三菱重工航空エンジン株式会社
・パネルディスカッション

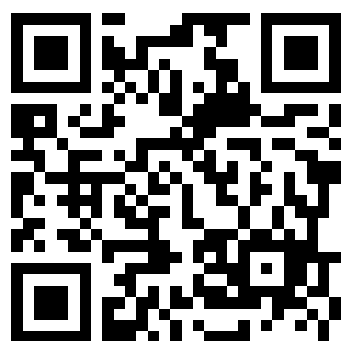
16:10 TACMIコンソーシアムからのお知らせ
閉会の辞 小林洋平 代表／PL 東京大学

16:20 見学会 (50分)

17:30 意見交換会 (有料) / ポスター展示 (共用講堂1階 ホワイエ)

19:30 終了

参加申込みページ



◆お問い合わせ:

産総研量子ビーム計測クラブ

E-mail: gbeam-club-ml@aist.go.jp

TACMIコンソーシアム事務局

E-mail: tacmi-consortium@utripl.u-tokyo.ac.jp

 **TACMI**
CONSORTIUM